- (19) Japanese Patent Office (JP)
- (12) Publication of unexamined patent applications (A)
- (11) Publication Number of Patent Application

Japanese Patent Laid-Open S54-154992

(43) Laid Open Date: December 06, 1979

(51) Int. Cl.²

G 09 F 9/30

G 02F 1/13

Identification symbol (52) Japanese classification

JPO file number

101E5

7129-5C

101E9

7348-2H

104G0

The Number of invention: 1 (3 pages in total)

Request for Examination: not required

- (54) Semiconductor electrode substrate for liquid crystal panel drive
- (21) Japanese Patent Application No.S53-63984
- (22) Application Date: May 29, 1978
- (72) Inventor: KANO TOSHIO

c/o 3-3-5, Yamato, Suwa-city

SUWA SEIKOSHA KK

(71) Applicant: SUWA SEIKOSHA KK

4-3-4, Ginza, tyu-o-ku, Tokyo

(74) Agent: Patent Attorney: Tsutomu Saizyo

Specification

[Title of the Invention]

Semiconductor electrode substrate for liquid crystal panel drive

Scope of Claim

In a static drive type liquid crystal panel electrode substrate having a semiconductor element with each pixel, a semiconductor substrate for driving a liquid crystal panel is characterized in that peripheral circuits such as a shift resister, a latch, and a driver, as a drive circuit for driving the panel, are incorporated onto the substrate forming the semiconductor element at the same time.

Detailed Description of the Invention

The present invention relates to a semiconductor substrate for liquid crystal panel drive onto which a pixel selecting semiconductor element, a drive circuit, and other peripheral circuits are incorporated.

An object of the present invention is to reduce assembling cost of a character display or a liquid crystal display for TV.

Recently, the liquid crystal display has shifted from a segmented method to a dot display method. Although the application of the liquid crystal display to TV display is thought to be the final goal in particular, the liquid crystal itself has a limitation in a dynamic characteristic even if a dynamic drive method of a liquid crystal is directly applied as before, thereby hitting a wall in the present circumstance. Lately, a static drive method having a pixel selecting semiconductor element with each pixel has been proposed and produced experimentally so as to solve the defect.

For instance, as shown in FIG. 1, a MOS transistor 1 is included in each pixel,

and an arbitrary pixel is selected according to the selected signal from X and Y to turn on a light. The numeral 5 represents a liquid crystal and the numeral 2 represents a condenser for a memory. These are formed over silicon or a SOS substrate monolithically and integrated. However, as the number of the pixel is increased, the number of X and Y selecting terminals is extremely increased. For instance, in the case of TV display, 200 to 300 terminals are set as one side of the terminal and a connection method to the exterior becomes complicated, thereby leading the remarkable rise of the assembling cost.

According to the present invention, the above mentioned defect is resolved. And the peripheral circuits as well as the pixel selecting semiconductor element are incorporated onto the same substrate in nearly the same process, lead-out terminals to the exterior can be remarkably reduced, and the assembling cost can be reduced.

FIG. 2 shows a block diagram of a drive circuit for a liquid crystal TV display. With respect to FIG. 2, the display is formed only by a pixel select portion conventionally however; a total of 40000 pixels with 200 by 200 and 400 lead-out lines to the exterior are included in this trial. Heretofore, the lead-out to the exterior is performed by a bonding method. However, not only does it take long for man-hours but also yield is worse, and it is extremely difficult to obtain conforming items for everything. However, by integrating even the drive circuit portion shown in FIG. 2 on the same substrate, it is only necessary to connect 4 to 5 terminals such as an input signal, a clock, and a power terminal, thereby remarkably reducing the man-hours and increasing the yield. Note that a MOS type transistor is used as the pixel selecting semiconductor element as with the one shown in FIG. 1.

In the manufacturing method, an n-type silicon substrate 4 with specific resistance of $3\Omega^{-cm}$ is used, boron is diffused at 950°C, a source and drain 5 and a

diffused resister 6 are formed, and phosphorus is diffused at 965°C so as to make contact region 7 which is connected with the substrate. Then, the gate portion is opened to form a contact portion, a gate oxide film 8 is formed, aluminum is deposited thereon and an electrode wiring 9 is formed by performing photo-etching so as to form a p-channel MOS transistor.

Note that the shift resister and the converter that are the peripheral circuits are constituted by n-channel MOS type transistors as well as the pixel selecting transistor, and the manufacturing process becomes entirely the same, therefore, a manufacture with the same process was possible, including the peripheral circuits.

Consequently, the peripheral drive circuits can be manufactured without specifically changing the processes at the same time, and the assembling cost can be reduced. Further, a pixel selecting portion corresponds to a display area, and is a large area (for example, 7 cm ×7 cm). While the area of the peripheral circuits can be extremely small compared to this, and therefore the substrate cost is not that increased.

In this embodiment, a silicon substrate is shown as a typical example; however it follows that the same degree of effect can be obtained in the case of using a SOS substrate, a thin film transistor substrate, or the like, and it does not depart from the purpose of the invention.

Furthermore, with respect to the peripheral drive circuits, all the circuits relating to the input to the pixel select can be integrated in the same substrate, and one part of or all of the arbitrary and required circuit can be included.

With respect to a semiconductor element, not only the n-channel MOS type transistor shown in this embodiment, but also a p-channel type, a bipolar type, a junction field effect transistor, a thin film transistor and the like, or the combination of those can be used and it follows that the same effect can be obtained.

001-5714342916=RIPLO

/05-06-24-21:08/001-007

S54·154992

Brief Description of Drawings:

FIG. 1 is an example of a conventional pixel selecting circuit for liquid crystal

panel drive; FIG. 2 is an example of a pixel selecting circuit for liquid crystal panel

drive and peripheral circuits of the present invention, and FIG 3 is a cross sectional

schematic diagram showing a structure of MOS type transistor used in the circuit

illustrated in FIG. 2 and a diffused resister.

1. MOS type transistor

2. condenser

3. liquid crystal

4. silicon substrate

5. source/drain diffused layer

6. diffused resister

7. n⁺ diffused layer

8. gate oxide film

9. aluminum electrode

Period

Applicant: SUWA SEIKOSHA KK

Agent: Patent Attorney: Tsutomu Saizyo

5

(D日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@公關特許公報(A)

昭54—154992

母公開 昭和54年(1979)12月6日

①Int. Cl. J G 09 F 9/30 G 02 F 1/13 酸別記号 〇日本分類 101 E 5 101 E 9 104 G 0

庁内整理番号 7129—5 C 7348—2 H

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

砂液晶パネル駆動用半導体電極基板

②特 顕 昭53—63984

⊗出 顧紹53(1978)5月29日

少多元明,者一文的野利雄

飯肪市大和8丁目3番5号 株

式会社廠訪精工會內

の出 願 人 株式会社諏訪精工會

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

仍代 理 人 弁理士 最上格

04%

ポニストル宣告自己当任を信益者

・毎井田文の集成

各質素化に半導作業子を有してなるスタティック版的組収品ペルル電視器変にかいて、 数ペルル を取削する感謝経路として、 シットレジスター、 フェナ、 ソライベー 立どの周辺回路を前記半場体 象子を形成した 事故に同時に作り込んだことを呼吸とする収品パルル感動用 半導体基底。

発表の計模な展界

本権制は、開業選択用単導体業子と概能臨時で の位の用辺距路を向一等組に作り込んだ牧品ペネ ル室由用手編体等線に係る。

本を何の目的は、キャラクターディスプレイ、 あるいは、ナレビ用製品表示体の実装コスト登載 にある。

近年、世典表示体は、セグメント表示方式から

ドット級形方式への移行が見られる。特に、その 最終目標としてはアレビ用表示への応用が考えら れているが、従来のように、収品のダイナミック 感動方式をそのまり進用しても、収品そのも当った メイナミック特性に抵罪がおり、世につき当って いるのが環状である。最近、との久息を解決であ ため、国業選択用の単導体素子を、各国常等に有 するスタティック原動方式が過樂され、飲作され 始めている。

本税別は、上記の欠点を解決したもので、関策 選択用単等体象子と及び同一工器で無辺関係も含 めて同一基根に作り込み、外部への引出し第子を 等しく減少せしめ、実施のストの低級を可能をも しめたものできる。

なか、質素及択用半導体準子としては、第1個

特別昭54-- 1549 92(2)

に示したものと同じく、M O S 種トランジスター を使用した。

製造方法は、5 Q ---の比較状を有するn 型シリコン基板 4 を使用し、9 5 0 での需度でポロンを拡散し、ソース・ドレイン 5 及び、弦散板抗 6 を形成し、若根からのコンタタト 7 をとるため、9 6 5 での製皮でリン拡散を行なった。次に、ダート部を制け、ゲート像化 9 優、コンタタト 9 電配線 9 を行ない、第 3 固に戻す、コティンタル M 0 B 着トランジスターを形成した。

なか異辺的路であるシットレジスター及びコンパーターは、西急選択用トランジスターと両機にコティンネルビの目型トランジスターにより倒路を構成しているため、製造工器は会く両様となり、異辺関路も合め、同一工程で構造が可能であった。

上述したよりに、特に工程を変えることなく。 周辺の駆動関略を同時に到達することが可能とな B,実施コストの価値を可能ならしめたものであ る。また、開業選択用部分は、表示知識に対応す

るため。大百数(何え以ナニ×ァル)であり月辺 四路の点める回数は、とれに対し、極めて少なく てすひため、帯域マストもそれ表コメトアップに、 はならない。

発施例では、シリョン準数を代数例として示したが、当然、600番板、あるいは機関トランジスター等収などについても、阿傑の効果を負するものであり、何6本発明の目的を連続するものではない。

をた、周辺悪動関係についても、資業温泉への 入力に係る会での国際について、周一番収に角積 することが可能であり、任金の必要を国路を一部 あるいは会部を含むことが可能である。

昭昭の衛基本教房

第1回は、使衆の家品バネル駆動用質量過級組 第0一例、第2回は、本研察による家品バネル駆 動用過級回路及び周辺回路の一例、終3回は、第 2回の回路に使用する30.5 億トランジスター及 び放射組織の構造を示す断質時間。

1 …… m08種トランジスター

・モー・コンデンサー

5 放工

4 …… シリョン書意

5 ……ソース・ドレイン鉱散層

6 … … 放散经统

フ…… 計芸会員

8 ……ゲート数化算

ナー・アルミ電視

AL L

出租人 教式会社 致助着工会 代租人 分压士 是 上 新

特別用54-154992(3)



